

JEMIC 技能試験参加申込書（LP）

年 月 日

「2018年度光ファイバ用光パワー測定器技能試験」に参加を申し込みます。

1 会社名	
a 請求書の宛名	
b 最終報告書の宛名	
c 最終報告書に記載する参加事業者名	
2 郵便番号	〒
住所	
3 担当者名	
フリガナ	
部署名	
4 申込責任者名	
フリガナ	
部署名	
5 連絡先：電話	
：FAX	
：E-Mail	

※「1 会社名」のa～cは「1 会社名」と異なる名称を希望される場合にご記入ください。

6 今回参加する技能試験項目及び校正ポイントについてのJCSS登録状況

(登録事業者(登録番号：)、 申請中事業者、 予定事業者、 CMC更新予定、 その他)

7 申請年月について（申請中事業者及び予定事業者のみ記入） 年 月（申請予定）

8 IAJapanへの報告について（予定事業者及びその他のみ記入） (同意する、 同意しない)

9 プログラム「2-4 参加費用(2)」の希望について(CMC更新予定で重複した参加を希望する事業者のみ記入)
(スケジュール枠の追加必要なし、 スケジュール枠の追加必要あり)

重複する校正ポイントについてご記入ください。

10 校正手順書について (ある、 準備中)

11 校正の不確かさについて (見積もられている、 準備中)

12 JEMIC技能試験プログラム「1-17 注意事項(1)～(7)」について (同意する、 同意しない)

13 JEMIC技能試験プログラム「1-17 注意事項(8)」について (同意する、 同意しない)

14 参加する技能試験項目及び校正ポイントについて（複数選択可）

参加校正ポイント数 () ポイント

1300 nm帯 100 μW、 1550 nm帯 100 μW、 1550 nm帯 1 mW

15 希望するスケジュール枠番号（技能試験期間）について

第1希望	LP-	第2希望	LP-	第3希望	LP-
------	-----	------	-----	------	-----

16 通信欄